科学研究費助成事業

研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,700,000 円

研究成果の概要(和文):本研究ではIV族元素とIII族元素が混在するホスト格子構造を持つクラスレート化合物半導体において、高いキャリア移動率が実現する機構についてクラスレート構造との関連性に注目しつつ電子構造の視点から研究を行った。タイプI構造およびタイプVIII構造を持つBa-Ga-Snクラスレート半導体およびタイプII構造を持つK-Ba-Ga-Snの計算を行い、伝導帯下端の電子状態とラットリングを起こすゲスト原子間の相互作用と移動率の間に強い相関が現れることが明らかになった。また、元素置換効果によるキャリア散乱効果を解析するため、最局在Wannier関数を用いたバンド構造の解析について検討を行った。

研究成果の概要(英文): In the present study, we calculated the electronic structure of clathrate semiconducting compounds, and then host group-IV atoms are randomly substituted for group-III atoms and the relation of the crystal structure with the mechanism of the high carrier mobility was discussed. The electronic structure calculation had been performed for type-I and type-VIII clathrate semiconductors Ba-Ga-Sn and the type-II clathrate semiconductor K-Ba-Ga-Sn, respectively. We found the interesting correlation between the carrier mobility and the interaction that is brought by the rattling guest atoms and electrons at the states of the lowest energy conduction band, and we studied the mostly localized Wannier functions to analyze the carrier scattering effects by the atomic substitution for host sites.

研究分野:工学

キーワード: 熱・エネルギー材料 熱電クラスレート半導体 電子状態

1.研究開始当初の背景

本研究で注目したかご状構造を持つ化合物はクラスレート化合物半導体に代表される物質群である。多数の原子を含む大きな単位格子を持ち、カゴに内包されるゲスト原子が弱く束縛され存在していることが特徴となっている。また、ホスト原子は互いに共有結合により強くつながりフレーム構造を構成している。これにより、ホスト原子間を容易に移動できるキャリアによる高い移動率とゲスト原子の非調和的な振動によるガラス並みに低い格子熱伝導が実現している。

熱電変換材料の性能は無次元性能指数 zT により特徴づけられる。z は以下のように与えられ、Tは絶対温度を示す。

 $Z = S^2 s / (k + k)$

ここで、Sはゼーベック係数、σは電気伝導、 n. は格子熱伝導、ke はキャリア熱伝導をそれ ぞれ表す。これからわかるように、高性能熱 電材料には大きな熱起電力と高いキャリア 移動率と共に低い熱伝導が求められる。一般 には高いキャリア移動率と低い熱伝導率を 両立させることが難しく、高性能熱電材料開 発における大きな課題となっている。カゴ状 物質では、結晶構造の持つ特徴から、高いキ ャリア移動率と低い格子熱伝導が期待でき、 熱電材料として注目される。

クラスレート化合物半導体では IV 族元素 ベースのホスト構造にアルカリ金属元素や アルカリ土類金属元素などのゲスト原子が 内包される。内包されたアルカリ金属元素や アルカリ土類金属元素はそれぞれ1価およ び2価のカチオンとして存在し、過剰な電子 がホストフレーム側に放出される。ホスト原 子が IV 族のみの場合、金属的な性質を持ち、 電気伝導は高いが、ゼーベック係数が小さく、 熱伝導が大きいため熱電材料には適さない。 IV 族の 30%程度を III 族元素や遷移金属元素 などで置換することでキャリア補償し、半導 体の性質を持たせ、高い熱電性能が実現して いる。

2.研究の目的

ー般にカゴ状構造を持つ化合物半導体で はクラスレート化合物の場合のように内包 するゲスト原子からキャリアが供給される ため、ホスト原子を他の原子で置換し混晶化 することで半導体を実現している。このため、 キャリアは混結化に伴う合金散乱の影響を 受ける。このため、クラスレートのタイプ I 構造を持つBasGa16Ge30では実用化の目処と される zT=1 を超える性能を持つにも関わら ず、キャリア移動率はBi-Te 系など実用化材 料に比べると移動率が低く、キャリア移動率 の向上がこの物質群の課題である。

BasZnsGess のように高い価数を持つ元素 で置換し、置換原子数を減らす試みはされて いるが、移動率の向上にはつながっていない。 置換原子数は減少するが、散乱振幅が増大す る効果の方が大きいことが原因と解釈され ている。

既に、タイプ I 構造と同じ元素組成を持つ タイプ VIII 構造 BasGa16Sn30 系において高 いキャリア移動率を持つ材料が開発されて いる。更に、異なる構造を持つ系で興味深い のが、タイプ II 構造を持つ KsBa16Ga40Sn96 である。この系はタイプ I 構造より大きな単 位格子を持ち、しかもタイプ VIII 構造の Sn クラスレート半導体より大きなキャリア移 動率が実現している。単結晶試料において *zT*=1 を超える性能がタイプ I 構造やタイプ VIII 構造のクラスレート化合物半導体では 実現しているが、焼結試料では難しかった。 タイプ II の K-Ba-Ga-Sn 系では *zT*=1.2 が焼 結体において実現している。

カゴ状構造を持つ化合物半導体ではゲス ト原子から供給されるためキャリア補償が 不可欠であり、元素置換により生じる合金散 乱の影響を受ける。一方で、大きな単位構造 を持つタイプ II 構造クラスレートでは高い キャリア移動率が実現している。一般に、結 晶ポテンシャルによる散乱は波動関数の量 子的な干渉効果により電子の状態を変調さ せるが、直接的な抵抗の原因とはならない。 元素置換は構造の周期性を壊すが、クラスレ ート化合物のように大きな単位格子を持つ 物質ではある種のポテンシャル平均の効果 が Bloch 状態に現れる可能性が無いのか。電 子構造を計算することで、この点を調べるこ とが本研究の目的である。特に、最近見出さ れたタイプ II クラスレート半導体が高いキ ャリア移動率が実現する機構について、他の 構造での電子状態の比較により、移動率との 関係性に注目した。

3.研究の方法

クラスレートに代表されるカゴ状構造を 持つ化合物半導体の電子状態について、密度 汎関数法に基づく第一原理電子構造計算を 行なった。具体的には、APW-LO 法を用いる Wien2k コードを用いて計算した。また、構造 の最適化では計算速度に利点を持つウルト ラソフト擬ポテンシャル法による VASP コー ドも併用した。

元素置換が電子構造に及ぼす影響をモデ ル的なバンド解析と組み合わせることを目 指し、局在した原子軌道を用いたバンド構造 解析として、Wannier90 コードを用いた最局 在 Wannier 関数による計算を行なった。

4.研究成果

(1) 異なるクラスレート構造を持つ Sn クラ スレート半導体に対する電子構造の検討

Ba-Ga-Sn はホスト原子とゲスト原子数の 比によりタイプ | 構造、タイプ || 構造、タ イプ VIII 構造と幾つかの異なるクラスレー ト構造が発現する。一方で、移動率が結晶構 造により大きく異なり、熱電性能にも影響す る。実際、タイプ | 構造のクラスレート半導 体 Ba₈Ga₁₀Sn₃₀ は単結晶試料でも移動率が 20cm²/Vs 程度、タイプ I と同じ組成を持つタ イプ VIII 構造のクラスレート半導体 $Ba_8Ga_{16}Sn_{30}$ は $60cm^2/Vs$ 程度である。更に、タ イプ II 構造を持つクラスレート半導体 $K_8Ba_{16}Ga_{40}Sn_{96}$ では 170cm²/Vs に達する値が報 告されている。この時、キャリア濃度はほぼ 同じ値を持ち、 $3\sim 4 \times 10^{19}$ cm⁻³程度の値となっ ている。



図1: 伝導帯の最下点の状態に対する電荷分布、 (a) BGS-I, (b) KBGS-II, (c) BGS-VIII.

これらタイプ |, ||, V||| のクラスレート 構造はいずれも2種類の原子カゴにより構 成されている。タイプ | 構造は 20 原子で構 成される正 12 面体に近いカゴ構造と 24 原子 で構成される 14 面体の2種類があり、それ ぞれにゲスト原子を1つ内包する。タイプ || 構造はタイプ | と同様の 12 面体と 28 原子で 構成される 16 面体の2種類で、やはりそれ ぞれのカゴにゲスト原子を1つ内包する。K の方が Ba よりイオン半径が大きいため、 K₈Ba₁₆Ga₄₀Sn₉₆では大きい方の16面体のカゴに K が優先的に入る。このため、計算は完全に K が 16 面体のカゴに、Ba が 12 面体のカゴに 内包されるとした。最後に、タイプ VIII 構 造は22個の原子で構成される歪んだ12面体 と内包原子を持たない小さなカゴの2種類で 構成され、12面体にはゲスト原子が1つ内包 される。

それぞれの構造を持つクラスレート半導 体に対して、電子構造を調べることで、キャ リア移動率と結晶構造の関係を示唆する結 果が得られた。図1はタイプ|構造およびタ イプ VIII 構造を持つ BagGateSn30(BGS)および タイプ II 構造を持つ K₈Ba₁₆Ga₄₀Sn₉₆(KBGS)の 電荷密度分布の計算結果を示す。これらの物 質はn型半導体として高い熱電性能を示すこ とから、伝導帯端に位置するエネルギー準位 について電荷密度の等値面を示している。図 1a で小さい赤紫色の球がホスト原子である。 大きい球はゲスト原子を示し、緑色が 12 面 体の小さいカゴ、赤色が 14 面体の大きいカ ゴに内包されている。この場合、電荷分布が 赤色のゲスト原子の周りに多く分布してい ることがわかる。計算された伝導キャリアの 電子状態は 14 面体内のゲスト原子と強く相 互作用することを示唆する。BGS-I では 14 面 体内のゲスト原子がラットリング振動を起 こしており、熱伝導の低減に強く関与してい る。このため、BGS-I ではラットリングがフ ォノンを散乱すると共に、キャリア-ラット リング間相互作用により、キャリア散乱を生 じることで、移動率の低下も引き起こすこと が示唆される。

図 1c は BGS-VIII の計算結果を示す。BGS-I と同様に電荷密度分布がホスト原子をつな ぐ形で分布しており、キャリアがホスト原子 軌道を介して伝導していることがわかる。 BGS-Iと異なるのは、ゲスト原子を表す緑色 の球の周りで電荷密度が若干少なくなって いることである。図 1b に示される KBGS-11 ではこの傾向が更に顕著に見える。KBGS-II の場合、2種類のカゴが存在しているが、そ のどちらのゲスト原子についても、近くの電 荷密度が小さくなっており、ゲスト原子振動 とキャリア間の相互作用が小さいことが見 て取れる。このように、伝導帯のバンド端に 対する電荷分布の特徴はキャリア移動率が KBGS-II > BGS-VIII > BGS-Iとなる実験結果 と符合している。





図 2 は Sn クラスレート半導体のバンド計 算結果を示す。破線は Fermi 準位を示す。上 の段は BGS-I で、下段が KBGS-II の場合であ る。BGS-I の計算ではキャリア補償をするた め、Sn 原子を Sn/In の仮想的な複合原子と置 き換えている。一方、KBGS-II では、Ga 置換 をせずにホストが Sn 原子のみの計算になっ ており、K-Ba-Sn 系のみでは、過剰の電子が ドープされるため、Fermi 準位が伝導帯内に 位置するようになる。図では、Fermi 準位を 単純にシフトさせている。

上段の BGS-1 の計算結果を見るとゲスト原 子の有無で伝導帯端のバンド構造が大きく 異なることがわかる。左右を比較すると、ゲ スト原子無しの場合 1eV 以上の広いバンドギ ャップが存在しているが、ゲスト原子ありの 場合はそのギャップ内に新たなバンドが入 いっているように見える。ここにはゲスト原 子数と同じ8本のs軌道に起因するバンドが 現れており、図1で示されたように伝導帯端 の状態がゲスト原子軌道と強く関連してい ることが確認できる。

一方、下段の KBGS-II の方については、ゲ スト原子の有無はバンドギャップに多少の 影響を与えているが、伝導帯や価電子帯のバ ンド端のバンド構造への影響が小さいこと が見られる。BGS-Iの場合は1.2eV 程度以下 の伝導帯バンドが強くゲスト軌道に起因し ていたが、KBGS-IIでは、1.5eV 付近でゲス ト原子ありのバンドが無しに比べ密になっ ており、伝導帯端ではなく、伝導帯内にゲス ト原子軌道に強く起因するバンドが現れて いることがわかる。伝導帯端のバンドに対し てゲスト原子軌道の影響が小さく、電荷密度 分布から示唆された結果を裏付けている。



図 3: KBGS-II クラスレート半導体のバンド構 造と電荷密度分布.

図3に高いキャリア伝導を持つ KBGS-11 ク ラスレート半導体に注目して計算した電子 状態の結果を示す。計算では、Ga が互いに隣 接しないように Sn を Ga に置換した構造を用 いている。計算された結果は、Virtual Crvstal 近似を用いた場合とほぼ同じバンド 構造となっている。図 3a のバンド構造で、 伝導帯の最下端はL点になっており、L点の エネルー準位から 0.12eV 高いエネルギー準 位が 点に位置している。図 3b は伝導帯の 等エネルギー面を示している。L 点に位置す る4つのバレイと 点に位置する1つのバ レイの5つのバレイを持つマルチバレイ構造 であることがわかる。図 3c,d はそれぞれ L 点および 点における軌道の電荷密度分布 を示す。L 点の結果は図 2 の場合とほぼ同じ である。注目すべきは図 3d であり、第2バ レイの特徴にある。第2バレイの底に位置す る 点の軌道では 16 面体に内包されるゲス ト原子近くに高い電荷密度を有している。ゲ スト原子軌道と強い混成を持つことがわか る。他方、KBGS-II における伝導帯端のバン ドはラットリングを起こすゲスト原子とキ ャリアの相互作用が小さい。このため、高い キャリア移動率が実現できる。

伝導帯の底から 0.12eV エネルギーが高い 別のバレイが存在し、このバンドはラットリ ングと強く相互作用を起こす。しかし、エネ ルギーが少し高いため、電子のドーピング量 が少なく、低温領域にある場合はあまりこの バンドの影響を受けず、L 点バンドが支配的 にキャリア伝導を担い、高いキャリア移動率 が実現できている。キャリア添加量が大きい 場合や元素置換などにより第2バレイのエ ネルギーが下がる場合にキャリア移動率の 低下が予測されることが明らかになった。

(2) 最局在 Wannier 関数を用いた電子構造の 解析

カゴ状構造を持つ熱電半導体に対する元 素置換とバンド構造の関連性を明らかにす るため、局在的な基底による強結合近似に基 づく解析が可能な最局在 Wannier 関数を用い た取り組みを行なった。本研究では、クラス レート化合物半導体に対する計算の特徴を 確認する段階まで達成できた。



図 4:Si₄₆ クラスレート半導体のバンド構造:点線 は Wien2k の計算結果、実線は Wannier90 によ る計算結果.



図 5: Si₄₆における計算された最局在 Wannier 関数の等値プロット. a) 価電子帯における軌 道, b) 伝導帯における軌道.

図4はゲスト原子を持たない type-I Si₄₆ クラスレート半導体のバンド構造を示す。点 線が Wien2k により計算された結果であり、 実線が Wannier90 を用いて計算された最局在 Wanner 関数による計算結果である。この計算 では1つのSi 原子に対して sp³の4つの軌道 を持つとして、全体で Wannier 関数を 184 軌 道とった。このモデルを用いることで、バン ド構造が良く再現できることが確認できた。

図5は計算された最局在Wannier 関数を示 す。a)は価電子帯のWannier 関数であり、sp³ 混成軌道を考えられ、結合軌道的な分布が確 認できる。この時、最局在Wannier 関数の広 がりは1 程度で原子軌道として特徴づけが 可能である。他方、図5bには伝導帯の最局 在Wannier 関数の1つが図示されている。色 の違い(赤色と青色)は波動関数の符合が異 なることを示す。この軌道は反結合軌道がベ ースとなるが、図に示されるように5員環に ひろがる軌道となっている。伝導帯は反結合 の特徴が強い軌道であるため、本来は価電子 帯の軌道以上に局在性が強くて良いはずで あるが、逆に複数の原子にまたがることでク ラスレート内では分子軌道的な特徴を持つ ことが示唆される。更に詳しい解析は今後の 課題である。

5.主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 0件)

[学会発表](計 9件)

J. Hirata, <u>K. Akai</u>, <u>K. Kishimoto</u>, H. Kurisu, T. Koyanagi, S. Yamamoto, "Electronic structure study on Zintl compound Na_2ZnSn_5 by using Wannier functions", The 12th General Meeting of ACCMS Program and Abstract, PS-24 (2017 年 12月 17-19日, Tohoku Univ., Sendai,)

<u>赤井光治, 岸本堅剛</u>,小柳剛,山本節夫, 「Wanner 関数法を用いた熱電クラスレート に対する電子状態の検討」,第 64 回応用物 理学会春季学術講演会 講演予稿集 10000000-136 (16a-P6-5, 2017年3月16日, 横浜市,パシフィコ横浜)

<u>K. Akai</u>, <u>K. Kishimoto</u>, T. Koyanagi, S. Yamamoto, "First-princeples study on electronic structures and thermoelectric properties of Cs-Ge type-I clathrates" The 11th General Meeting of ACCMS Program and Abstract, Inv-33 (2016年12月19-21 日, Tohoku Univ., Sendai,)

J. Hirata, <u>K. Akai</u>, <u>K. Kishimoto</u>, H. Kurisu, T. Koyanagi, S. Yamamoto, "First-principles electronic structure calculation of Zintl compound Na_2ZnSn_5 " The 11th General Meeting of ACCMS Program and Abstract, PS-13 (2016 年 12 月 19-21 日, Tohoku Univ., Sendai,)

<u>赤井光治</u>,<u>岸本堅剛</u>,小柳剛,山本節夫, 「Cs-Ge 系タイプ | クラスレートの電子構造 計算」第 13 回日本熱電学会学術講演会予稿 集 p. 103, (S5B3, 2016 年 9 月 6 日,新宿, 東京理科大学)

<u>赤井光治</u>,<u>岸本堅剛</u>,小柳剛,山本節夫, 「4元SiクラスレートRb-Na-X-Si(X=Ga,Zn) の電子構造」,第63回応用物理学会春季 学 術講演会講演概要集 p.07-112,(21a-W323-10,2016年3月21日,目黒・東工大)

<u>赤井光治</u>,<u>岸本堅剛</u>,小柳剛,山本節夫, 「タイプ II 構造クラスレート半導体 K-Ba-Ga-Sn の電子構造と熱電性能向上の検 討」第 13 回日本熱電学会学術講演会予稿集 p. 73, (S5A-3, 2015 年 9 月 7-8 日,春日市 九州大学)

斎藤義文,<u>赤井光治</u>,<u>岸本堅剛</u>,小柳剛, 栗巣普輝,山本節夫,「クラスレート構造を 模した 2 次元格子モデルに基づく電子構造の 検討」,第 13 回日本熱電学会学術講演会予稿 集 p. 116, (PS-37, 2015 年 9 月 7-8 日,春 日市,九州大学)

<u>K. Akai, K. Kishimoto</u>, T. Koyanagi, and S. Yamamoto, "First-principles study of electronic structure on PGEC Clathrates K-Ba-Ga-Sn", 34th international conf. on thermoelectrics (PA114, Int. Congress Center, Dresden, Germany, June 28th - July 2nd, 2015).

〔図書〕(計 0件)

〔産業財産権〕

出願状況(計 0件)

名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別:

取得状況(計 0件)

- 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別:
- 〔その他〕 ホームページ等
- 6.研究組織

(1)研究代表者
赤井 光治(AKAI KOJI)
山口大学・国際総合科学部・准教授
研究者番号: 20314825

(2)研究分担者

岸本 堅剛(KISHIMOTO KENGO) 山口大学大学院・創成科学研究科・助教 研究者番号: 50234216

(3)連携研究者 なし

(4)研究協力者松浦 満(MATSUURA MITSURU)山口大学名誉教授